RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP60137042

Publication date:

1985-07-20

Inventor(s):

OKAMOTO TOMIO

Applicant(s)::

MATSUSHITA DENSHI KOGYO KK

Requested Patent:

JP60137042

Application Number: JP19830250532 19831226

ID40020250522 40024200

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/28; H01L23/34

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To transmit heat generated at a semiconductor element directly to a heat sink block having a thermal conductivity larger than a molding resin by oppositely disposing at an ultrafine interval the block and the main surface of the element, and burying with resin. CONSTITUTION:A chip 2 on a die pad 1 is bonded, heat sink blocks 6 made of aluminum or copper having a thermal conductivity larger than the conductivity of a molding resin are disposed oppositely through an ultrafine interval onto the main surface of the chip 2, and this state is maintained to form a structure that sealed with the molding resin 5. Since the blocks made of aluminum or copper are disposed only through a thin molding resin layer on the main surface of the heat generating surface of the chip 2, the heat generated from the chip at the operating time can be effectively dissipated toward the exterior. (Fig. 3)

Data supplied from the esp@cenet database - 12

JP-60-137042 further teaches a sealing method for forming the structure shown in Fig. 3. Specifically, the lead frame holding thereon a semiconductor chip that has an electrode wire-bonded to an outer lead is disposed in a cavity of a die in an upside down state to that for forming a conventional structure. Fig. 2 shows another structure in which the chip 2 is bonded to the radiation block 6 through a die pad 1. Fig. 4 shows a still another structure that differs from that shown in Fig. 3 in point that the surface parts of the radiation block 6 facing wires 3 are covered with an insulating film 8 such s a polyimide resin. According to this structure, even when the wires 3 contact the radiation block, the two members can be securely insulated by the insulating film 8.

使用後返却頭います

19日本国特許庁(JP).

⑪特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭60-137042

@Int.Cl.

識別記号

庁內整理番号

❸公開 昭和60年(1985)7月20日

H 01 L 23/28

7738-5F 6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

樹脂封止形半導体装置

②特 顋 昭58-250532

富美夫

母出 顧 昭58(1983)12月26日

砂発 明 者 岡 本

門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

切出 顋 人 松下電子工業株式会社

門真市大字門真1006番地

②代理人 并理士中尾 敏男 外1名

月 群

1、発明の名称

樹脂對止形羊導体裝置 …

- 2、特許請求の範囲。
 - (1) 半導体素子 設置板に固着された半導体素子の 主面上に、数小な同原を付与して成形用樹脂に りも大きな然伝導率を有する放熟プロックが対 - 向配置され、これらが成形用樹脂で一体的に割 止されていることを特徴とする樹脂對止形半導 体装置。
- (2) 放然プロックの半導体業子と対向する面の少くとも周段部分に絶縁般が被殺されていること を特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の樹脂対止形半導体装置。
- (3) 半導体業子と放然プロックとの間の磁小な間 際が成形用個脂で想められていることを特徴と する特許請求の範囲第1項に記載の樹脂對止形 半導体装置。

本発明は、放熟特性の向上をはかることができる 協問封止形半導体装置に関する。

従来例の構成とその問題点。

樹脂封止形半導体装置の構造は、通常、第1図 で示すような構造になっている。この構造は、半 将体常子報燈板(以下ダイバッドと称する)1の 上に半辺体系子(以下チャプと称する)2を固然 し、さらに、チップ2の上の電極と外部リード3 の間をワイヤー4で接続して形成した組立的体を 成形用似脂ので封止することにより得られる。か かる構造ではチャプ2の周囲が熱伝導度の低い成 形用樹脂をで囲まれている。このため動作呼にチ , プロから発生する熱を効准良く外部へ放散する ことができない。この結果、動作時にチップ2の 温度が高くなり、特性が劣下すること、あるいは、 信頼性が低下することなどの問題が生じる。近年、 このような問題を解析するため(第2図に示すよ うな界造の樹脂封止形半導体装置が出現している。 この樹脂封止形半導体装置は、成形用樹脂よりも 然伝母半の大きな金瓜、たと名ば AL Qu などか

らなる放然プロックのをダイバッド1の展而へ熟 的にお合し、この放然プロックもも含めて成形用 側限らで對止した構造になっている。その構造は、 チップ2で発生した熱<u>をダイバッド1を介してそ</u> の裏面へ熟的に結合する放然プロックもへ効率良 く伝えようとしたものであり、第1図で示した碑 造の樹脂對止形半導体装置にくらべて放熱特性は 改善される。しかしながら、チップ2の発熱を敬い 説的にみると、表面で生じており、この熱を下方 へ逃がそうとする上記の構造では、然の経路が、 チップ2からダイパッドでを経て放熱プロックの に至る長いものとなり、大きな放然効果を期待す ることは無理であった。また、ダイバッドもへの 放然プロック目の熱的結合を鑑材を用いてたす場 合化は、燃処型が必要となり製作作業が頂雑とな る問題もあった。

発明の目的

本発明の目的は、従来の放然プロック付衡船封 止形半導体装置よりもすぐれた放熱特性をもち、 しかも、製作のための作業が類雑になることのな

伝海串をもつAl またはCu などからなる放燃プ ロック日が対向配置され、この状態を維持させて 成形消御服ちで對止した構造となっている。なむ、 半導体系子2の主義面と放熱プロック8との間に 付与した間原では、樹脂對止の工程で成形用樹脂 ちにより駅めつくされる。ところで、この構造を **得るための側形對止にあたっては、半海体案子が** 後稽され、しから、半導体素子上の電極と外部リ - ドとの間がワイヤーで投続され<u>たリードフレー</u> 4 を、その上下関係を従来構造を得るための最低 状態とは逆にして金度のキャビティ内へ設置する。 図示した構造によれば、通常用いられる成形用例 脱の数伝染率(0.0015 ~ 0.0060caℓ/cm. soc. C) よりも大きな熱伝事事をもつ材料である Al(O.57 cal/cm. sec.C) あるいは Cu(O.94 cal/cu.soc.C)などで形成した放出プロスクが ナップ2の烈の発生値である主表而上に飛い成形 用樹脂屋のみを介して位置するため、動作時にチ , プマから発生する無が外部へ向けて効果的に放 散される。

い樹脂封止形半導体装置を提供するとと**に**ある。 発明の構成

本発明の他間對止形半導体装置は、成形用樹脂の熱伝導名よりも大きな熱伝導名を有する放熱プロックと半導体第子の主要面とが磁小な間隔をもって対向配置され、これらが成形用樹脂で對止されるとともに両者の間際が成形用樹脂で埋められた構成となっている。この構成によれば、半導体案子で発生した熱が、蒸板支持体を介すことなく直接的に放然フロックへ伝わり、このため、放然効果が改善される。

突施例の説明

以下に、第3回かよび照4回を参照して本発明の樹脂對止形半導体装置について詳しく説明する。第3回は、本発明の樹脂對止形半導体装置の誤りの構造例を示す断面図であり、図示するように、ダイパッド1の上にチップ2が接着され、同チップ2と外部リード3との間がワイヤー4で接続されるとともに、チップ2の主要所上に致小な間族を付与して成形用樹脂の熱伝導率よりも大きな熱

第4図は、本発明にかかる樹脂封止形半導体を 健の他の契約例を示す新面図であり、放然プロン ク8のツイヤー3と対向する近部分にポリイミッ ド樹脂などの絶縁観音が被濡してある点で第3図 で示したものと整造上の違いがある。この構造に よれば、ワイヤー3と放然プロック6とが接触し でも、絶縁映8により両者が確実に絶縁され、し たがって、短紙事故の発生を回避できる。

以上説明した実施例では、放然プロックが成形用樹脂内に埋人されているが、放然プロックの一部を成形用樹脂外へ諸出させる構造としてもよい。 また、放然プロックを對止外数の一部として利用する構造としてもよい。

発明の効果

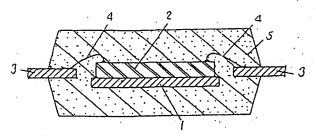
本発明の樹脂以上形半導体装置では、動作時代半導体業子で発生する熱の放熱フロックへの伝達が効率よくなされるため、良好な放熱時性が得られる。また、従来の構造のように、放然プロックをダイバッドへ離付けする必要がないため、製作作業が顕敬化する不都合をきたすこともない。

4、図面の簡単な説明

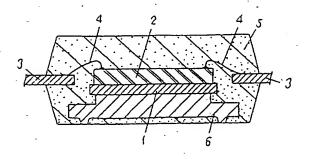
第1 図は、従来の歯間對止形半導体契償の標準 的な構造を示す断面図、第2図は、放然プロック を有する従来の樹脂對止形半導体装置の構造を示 す断面図、第3図および第4図は、本発明の樹脂 對止形半導体装置の構造例を示す断面図である。

代型人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

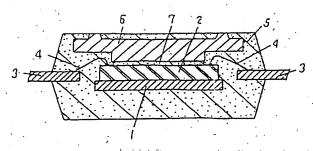
邓 1 図



35 2 ⊠



第 3 図



郑 4 图

